

实路真空

上海实路真空技术工程有限公司（SSI）自2007年设立以来，历经10余载的发展，积累了相当丰富的超高真空、薄膜生长、原位分析表征、高低温等技术。

SSI拥有坚强的工程技术背景团队的同时，还深得世界薄膜生长及表征领域理学专家团队的指导，使得SSI具有持续的创新能力。从上到下对产品品质的追求，让SSI的产品质量每一年都有提升，当然这离不开与优秀的合格供应商的战略合作。务实的企业文化（真实、敬业、专业、从容、和谐）深入人心，在该文化的指引下，SSI可以汇聚优秀的人才且通过坚持不懈的努力，赢得了市场的认可。

每一天，SSI团队都在努力探索新的技术，致力于打造更适用于科研行业的精品真空应用仪器类设备。这些科研行业包括了：同步辐射光源、中红外探测器、凝聚态物理等。实际上SSI的技术早已深入到上述科研行业的许多方面。简单的说，SSI所设计研发生产的设备被许多知名的研究中心和大学所使用，其中不乏其应用领域的关键设备之一。与行业人才合作，一起推动未来技术的突破，这些都时刻令SSI人感动和自豪。

在SSI通过系统的持续改进赢得了客户的尊重和信赖，每个员工都有责任采取行动，达到产品和服务的高质量，并且满足或超过客户的要求。在中国当前科研水平迅速提升的环境下，产品的品质是SSI核心竞争力之一。

。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/slzk-799757.html>